# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

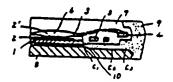
(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) ((3) 29.9.1988 (19) JP

(11) 63-23333 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP (21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA (51) Int. Cl<sup>2</sup>. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C<sub>1</sub> being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C<sub>2</sub> and C<sub>3</sub> are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C<sub>1</sub>. Since the gap C<sub>2</sub> is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



❶日本国特許疗(JP)

①特許出版公開

母公開特許公報(A)

昭63-233555

@Int.Cl.\*

知别記号

厅内整理委号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H· 01 L 23/30 23/34

B-6835-5F B-6835-5F

等を請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 悶 昭62-65715

伸太郎

母出 即 昭62(1987)3月23日

母発明 考 小島

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 駅 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 并理士 井上 一男

明 羅 書

#### 1. 見男の名称

机算对止数半导体装置

#### 2. 特許日本の報信

群犯抵抗の放射フィンと確認性金属低高原原の変 減を低小とし、数犯放射フィンと男 1 の報野対止 部間の発展、解記金属無線を接続する約記リード 組子に対応する景 2 の教育対止部と前記を状の数 熱フィン院の質測を原次増大することを何間とす 心器因对止型牛毒体监督。

#### 3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

#### (産業上の利用分質)

本見明は複類対止型半導体装置の数点に係るもので、特にトランジスタアレイ、SCR アレイ等のパワーモジュールや、パワートランジスタならびにパワーSSOR等の高比力半導体装置に選用する二まにモールドを発した半層体装置に関するものである。

#### (収集の性報)

フインとリードフレームのベッド製度复雑が具質 に狭くなったりだけられることがある。

このために、在日封止(トランスファモールド) 工程を複数回に分けて実質する方式がは見されて おり、リードフレームのベッドと無熱フィン能の 死双を所因の似に維持できるので。 放無性の改善 に世立つところが大きい。

男IC居によりこの二貫モールド方式を設切する。 36,10 思は二重モールドを起した製品の新座区。こ の接近を切るには第1の世界対比を終えた政形品 んも、リードフレームのペッド名20萬面と放無フ イン21を僅かな逆蔵を係って倉屋内に配置機第一 の要類別止急22と問係なエポキシ機能によって対 止成形を行って第二の被罪対止部23を置ける。

この二重モールド方式の結長、ベッド第20にダ イボンディングした半章体質子24ならびにリード フレームのリード電子25を装備する金な層景26号 が複数すると共に、放無フィン21の一面はこの針 止製師と連続して豊富を形成する。

(免明が保久しようとする問題点)

にマウントした生態は菓子と電気的技術を図るべ く回者した金獻羅蔵にはリード菓子を道路しこれ に対応する第1の複数対止都と複状数熱フィン院 の変数とを順次増大する手法を採用する。

(作 用)

このように本見明でに任めて扱い保証に充填す る雑胞質数は稀を原次腺小するように配慮してい るので、入りあく使ってエアポイドの発生を助止 して、複数対止数学者体質質に必要な範疇性なら びに発放性性を確保したものである。

#### (天育的)

第1個万里第9個に本見明の実真例を辞述する が、投棄の技術器と質値する犯数が都会上一個に あるが、新聞母を付して取明する。

この実質例は半層は菓子6ケで構成する位的 (第5度) ももつ製設対止数半層体質値であり、 この各年男は食子をマウントするリードフレーム も豊雄智麗な精道が必要となるが、その上面電を 第2日に示す。

年間在菓子2…はベッド部から選集性金属値1

このような二重モールド方式を適用した便能分 止髪羊導体装置は転送のように急熱フィンと、羊 異な似子をダイボンディングしたリードフレーム のベッド部間を住かな距離とし、更にこの空間に 対止領亞角を克味するので無数数性に優れた特徴 を持っている。これに反して、寂寞空間に対止値 群が入りにくいためエアポイドが見生しやすい。 また、この両別止部の収割に機械的被電を与入る と、鬼裂やエアギャンブが入りるい異点があり、 これが基で数無特性が劣化する。

本見明は上記欠点を除出する新規な複数別止型 年悪体質量を提供することを目的とする。 (発明の構成)

### (問題点を解放するための手段)

二宮モールド方式を宣用した智貴対止を年降化 装置における症状の怠無フインと、 リードラレー ムのベッド武和ち降電位金属版配を完成する第2 の複数対止的のエアギャップ等を解析するために、 この種ので狭い徹城につながる板状の放無フィン と第1の便路対止部間の変異と前記導電性金属板

…にマウントされているが、そのパターンは崔健 でありかつ健康が高いことが且く答る。一方この リードフレームは男1四等に示すように異常性金 以低1…と内部リード電子部3ならびに鉄道する。 ように金属機能をポンディングする外部リード展 子毎4の3色分の高さも至に具らせるように折食 げてこの意覚性会展展1…を必要の位置にする。

年基体菓子2… に致けるパッド2'と外部リー ド菓子4間には温言のポンディング性によって金 **京屋前5七景域して電気的登載を思り、これをエ** ンキャップ前6によって被理整公知のエポキン賞 群によるトランスファモールド工程を難して無し の教育対止終了を設ける。この結果学歴年展子2. 内部外部リード電子3。4は、金取器器5とエン キャンプ削らは増設されるものの、 郷電性金属板 1…の裏面はこの食1の複点対止を7表面に貸出

更に質比した確認性意味を上に対して個かの是 異を仰って延伏の放無フィン8を破録セールド角 金製売に受けて第2の収取対止終りも形成する。

この引き、低伏の放熱フィンタと最短性歯属低す 間の変数 C. <内部リード3に対応する第1の概 質対止此?と拡切の放熟フィン9形の距離 C。く が記り一ド4に対応する第1の世間対止部?と被 状の故思フィン9位の距離 C。として存駐被数が 塗れ易いように配成している。 C。 に示す莨菪を 維持するには第1度に示すように複状の放無フィ ンタの所定位置即ち内部リード電子3に対応する 位置にプレス加工で匹配10を設けるか。 男8底に **示すように貫入の便難対止係るの思さを小さくし** ても良い。内このトランスファモールド工程にお けるゲート位置は C.方向に設けて向送のように 溶剤構造の流れを軟着して厳も狭い。 Ciの議論を "良好にする。

更にこの背壁模型の流れに配成した例が第3~ 4 団、第6~9 区であり、結果的には第2の被罪 対止罪分が第1の世段対止罪フを終め付けて複数 の放無フイン9と異常性全属版1階のエアーギャ ップも助止している。

この節4 医は第2 の複點対止部 9 形式を終え

対止都9に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくはち。より好ましくは10。以上に発電す

この股節は半線体景子2の外側をほぼ日んで放 けられているので、訂記 C,の夏麗を持つ富電位 金属版】と板状の放売フイン8間に完成する第2 の複数対止数分の使用性が改要されて、第1の複 設別止犯を終め付ける効果を発展する。

尚謂4座に示すように祭りの復歴対止歩?が第二4。 便節の着単な技術 出する面積は第1の複数対止部7の登影面積の約 50%が丹ましく。曹君刀を強めるために少なくす ると C.延駕を所留の寸缶に取めることができず。 ポイドが広げずに延星不良となる。これは第2の 専森対止使9成形時に C,延駕をもった数間が登 から党棋されてここでの根暦圧が小さくなってか つポイドを皇込み高いたのである。

#### (兒明の効果)

· 2; ... ·

この二章モールド方式をは用した資路対止をエ 福体装置では複状反応フィンと第1の複数対止器 配に割2の便宜対止用管理が充填され扱くて、エ

Cut 工程を持大た複類対止型平導体在民の上征器 であり第1及び第2の研覧対止記で、8が連続し て豊田を形成しているが、この第1の朝庭剣业群 7の外便に7a~7cの及都を形成している。第3回 イは、 第1の世間対止部7を形成してから不要群 分を除去した成形品の平面器であり、これをA-A 器に沿って切断した色が第3回口である。

この段記は、第2の被殺対止割9との世界を共 くするために半導は妻子の外の言い甚えると確定 位金属板1…の中間位置に形成し、この底形に当 っては設定に相当する上型キャビティの成形型を 使用し、かつこの毎年仕金属板上の裏面が図1の 複数対止部での表面を下型キャビティの表面に数 君記載してトランスファモールド工程を実施して #Shb.

第6回~第8回は第4回に示した月-B。 C-C、D一Dの多葉に沿って切断した製品の紙匠団 であり、第1の世野対止銀7の双部7a~7dにエボ キシ被離で構成する第2の複節対止部98~94が完 攻され、第7日に示す及都テーパ7eは第2の便能

アーボイドが発生し難い。従って半端体質量の針 絶縁性が安定して富計圧素子が得られる効果があ り、しかもリード菓子の自由皮も従来より増す。

又厚さ 2 mの板状放無 フインを使用して外形寸 注が77(昭)×27(高)×7(馬)mである第4回の割 旅対止位半選件製度を試算としてで、そ 0.34mと すると、ピーク重としてJc 7kYを1分でクリアで 全、0.3mではAc4.8k∀×1分をクリアした。

部1階は本発明の係る年間体験区の資料を示す 新聞音、 黄 2点はリードフレームの年世間、第3章 イは第1の複数対止性の状態を示す上世間、第3 - 韓口は貫3個イモA~A鰈におって切断した新缶 団、 第 4 選 は 本 見 勢に 係 る 半 導 体 騒 徹 の 上 信 器 。 第5回はこの年毎は祭室の経路図、第6人一家8回 は第4種のB-B、C-C、D-DMに扱って切 新した新聞館、第9回は本発明に係る半個体の質 即を示す新世記。 第)(Eは反果禁ロの原産はであ

代理人 弁理士 井 上 一 男

